

项目名称：介质膜刻蚀设备采购项目

招标项目编号：0826-234010280001

招标范围：拟采购介质膜刻蚀设备2台，详见招标内容。

招标机构：浙江省成套招标代理有限公司

招标人：浙江芯晟半导体科技有限责任公司

开标时间：2023-12-08 14:00

公示开始时间：2023-12-11 14:18

评标公示截止时间：2023-12-14 23:59

中标候选人名单：

候选人排名	投标商名称	制造商	制造商国别及地区
1	南昌中微半导体设备有限公司	南昌中微半导体设备有限公司	中国